

福岡工業大学総合研究機構
研究所計測・分析機器利用料金表

機器利用料

研究所	No. (注1)	機 器 ・ 装 置 名	金額(注2) (円/時間)
エレクトロニクス研究所	E2	三次元光学プロファイラー	15,300
	E3	原子間力顕微鏡 (AFM)	14,500
	E4	フーリエ変換赤外分光装置 (FT-IR)	7,500
	E5	顕微ラマン分光装置	10,400
	E6	電子線マイクロアナライザ (EPMA)	20,000
	E8	走査電子顕微鏡 (SEM)	2,000
	E9	マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置 (GD-OES)	2,000
	E10	電子スピン共鳴測定装置 (ESR)	2,200
	E11	誘導結合プラズマ発光分光分析装置 (ICP)	6,600
	E14	レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置 (MALDI/TOFMS)	2,000
	E15	全有機体炭素計 (TOC)	2,000
	E16	熱天秤/熱量計 (TG-DTA/DSC)	2,000
	E17	振動試料型磁力計 (VSM)	2,000
	E19	微小硬度計	1,000
	E21	高精度クイックマイクロスコープ	1,000
E26(注3)	マルチコーター(注3)	1,000	
E27(注3)	イオンスパッター装置(注3)	1,000	
情報科学研究所	J1	生体信号計測システム	2,000
	J2	小型多面体立体視システム (CAVE)	2,000
	J3	モーションキャプチャー	3,000
	J4	電波暗室	16,000

その他費用

種 類	金額(円/時間)
操作指導料(注4)	10,000
消耗品費・ガス代等	実費
施設利用料	1,000

(注1) 共同研究機器パンフ掲載機器 No. です。

(注2) 消費税は含まれておりません。

(注3) SEM、EPMA 等機器利用の前処理時にのみ貸し出します。

(注4) 操作指導を受けた時のみ発生します。